استفاده از نانوذرات و نانومیله SnO₂ آلایش شده با نقره در طراحی، ساخت و افزایش حساسیت حسگر گازی H₂S با درنظرگرفتن پرتو فرابنفش و رفتار خود گرمایشی

رضا مصطفویان ملکی'، اصغر اسمعیلی'^{۱٬}، رضا طاهری قهریزجانی^۳

^۱گروه نانو فناوری، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی ^۲گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی ^۳موسسه تحقیقاتی لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تهران

چکیده: حسگر گاز H₂S با رشد نانومیلههای SnO₂ بر یک بستر بهم پیوسته نقره و پوشش چرخشی نانوذرات SnO₂ در سطح نانو میلهها ساخته شد. هندسه، ریختشناسی، ترکیب شیمیایی، ویژگی نوری و الکتریکی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدان (FESEM) ساخته شد. هندسه، ریختشناسی، ترکیب شیمیایی، ویژگی نوری و الکتریکی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدان (FESEM) مورد بررسی قرار گرفت. حسگر ساختگی با آلایش نانوذرات SnO₂ با آلایش ناوزی با پرتو ایکس، طیفسنجی نور پایه و طیفسنجی جذب مورد بررسی قرار گرفت. حسگر ساختگی با آلایش نانوذرات SnO₂ با نقره و همچنین، با استفاده از روش نوآورانه قرار گرفتن همزمان در معرض پرتو فرابنفش و تعادل الکتریکی (خود گرمایش) تقویت شد. اقدامات ما منجر به تولید یک حسگر بسیار حساس با گستره تشخیص معرض پرتو فرابنفش و تعادل الکتریکی (خود گرمایش) تقویت شد. اقدامات ما منجر به تولید یک حسگر بسیار حساس با گستره تشخیص معرض پرتو فرابنفش و زمان بهبودی در آن برای نخستین بار از تداخل گاز H₂O بنیز در سنجش گاز استفاده شد. با توجه به این بسیار کم (Pop تا ۱۰ Pop تا کاریش) شده و ایل توجهی به ترتوبه به ترتیب از ۱۰ و ۱۰ ثانیه شیوه اولیه به ۵ و ۸ ثانیه این در معاور زمان پاسخ حسگر و زمان بهبودی در ۱۰ Pop گاز H₂O بطور قابل توجهی به ترتیب از ۱۰ و ۱۱ ثانیه شیوه اولیه به ۵ و ۸ ثانیه از میش و میش و میدان می و میزو مین معرو مین انتخابی حسگر شیوه اصلاح شده رشد یافته است. حساسیت متقابل حسگر نسبت به 20₄O₆, C₂H₅OH, CO₂ و ₀O₆ دورا نیز به منظور تعیین انتخابی حسگر مورد بررسی قرار گرفت.

واژگان كليدى: حسكر H₂S، نانو ذرات Ag-SnO₂، نانو ميله SnO₂، خود گرمايش، پرتو فرا بنفش، H₂S، نانو ميله EDAX ،FESEM، خود گرمايش، پرتو فرا بنفش،

a.esmaeili@urmia.ac.ir

گاز ایجاد شود. از طرفی، منشأ این گاز در میدان های نفت و گاز، فاضلاب، مراکز تصفیه فاضلاب و همچنین منابع طبیعی مانند دریاچه ها و مرداب ها و گازهای آتشفشانی است. با توجه به موارد ذکر شده، اهمیت تشخیص این گاز در کمترین حد ممکن افزایش مییابد.

سازوکار سنجش حسگر گاز H_2S در نیمه هادی های اکسیدی معمولاً براساس واکنش مولکولهای گاز جذب شده با مواد اکسید فلزی است که در آن مولکول H_2S و یونهای اکسیژن برسطح اکسیدهای فلزی باعث ایجاد الکترون هایی می شوند که بر سطح

۱– مقدمه

سولفید هیدروژن یکی از گازهای بد بو است. و افزون بر بوی بد، این گاز بی رنگ، خطرناک، خورنده و قابل اشتعال است. تنفس مقادیر ناخوشایند این گاز که با تجزیه میکروبی مواد آلی در غیاب اکسیژن ایجاد می شود، می تواند در طولانی مدت باعث فقدان حس بویایی شود. سر درد، فشار خون پایین، جوش های دردناک بر پوست و کاهش گستره دید از جمله مشکلات بهداشتی است که ممکن است به دلیل قرار گرفتن در معرض طولانی مدت این

این مواد فرار، حرکت میکنند و در نتیجه باعث تغییر در مقاومت الکتریکی اکسیدهای فلزی میشوند. فرض بر این است حسگر در حضور هوا کار کند، بنابراین، سایر مولکولهای موجود در $\mathrm{H}_2 \mathrm{S}$ گاز مانند CH₄ ،CO ،H₂O و NH₃ و NH₃ در فرایند سنجش می توانند تداخل ايجاد كنند و طول عمر را كاهش دهند[1]. افزودن اکسیدهای فلزی[۵–۲]، بسیارها[۶٫۷]، کاتالیست[۱۱–۸]، تغییر دما و استفاده از مواد متخلخل و نانوساختار [۱۲,۱۳] برخی از روشهای مورد استفاده برای تنظیم این حساسیت به ترتیب مورد نیاز هستند. مطالعات پیشین نشان دادهاند که ترکیب دو یا چند اکسید فلزی میتواند حساسیت چشمگیری بر عملکرد حسگرداشته داشته باشد. بطوری که در حسگرها خاصیت انتخابی ایجاد می کند. اتصال دو اکسید فلزی باعث ایجاد رابطههای فیزیکی بین دانههای دو ماده می شود که نتیجه آن تشکیل انواع متفاوت اتصالات نيمرسانا مانند ۱- نقطه اتصال p-n -نقطه اتصال n-p- نقطه اتصال p-p-p- نقطه اتصال شاتكی است که باعث تغییر در حساسیت حسگر می شود. نقطه ضعف دیگر این حسگر ها، نیاز به دمای بالا آنها است و در نتیجه روش ساخت پیچیده تر، مصرف بیشتر برق، کاهش زمان کار و همچنین، احتمال انفجار گاز وجود دارد. بر این اساس حسگر های عامل دمای پایین اکنون تقاضای زیادی دارند. با توجه به جنبه های منفی و همچنین نیاز عمومی به حساسیت بهتر، روشهای خاصی از قبیل پرتو فرا بنفش[۱۹-۱۴]، خود گرمایش و آلایش فلزی از طرف گروههای متعدد پیشنهاد شده است. گزارشهای بسیاری وجود دارد که نشان میدهد تابش پرتو فرابنفش باعث توانایی حسگرها میشود تا در دمای اتاق کار کنند. اما گزارشهایی که به بهینهسازی و بررسی حساسیت حسگرها پرداختهاند، محدود هستند. یکی دیگر از روشهایی که میتوان حساسیت حسگر را بدون مصرف زیاد انرژی الکتریکی افزایش داد استفاده از روش خود گرمایی است. در این روش، با اعمال ولتاژ کم به ساختار عملکرد ناهمگن با مصرف انرژی الکتریکی کم به طور موضعی نانو ساختار گرم می شود. این اثر با ایجاد یک خازن حرارتی کوچک و کاهش شدید تلفات حرارتی الکترودها مورد استفاده قرار گرفته است[۲۰]. مصرف انرژی جزئی خود گرمایشی میتواند آن را به یک انتخاب مطلوب برای حسگرهای بی سیم تبدیل کند. در این مقاله، از ساختار عملکرد ناهمگن -SnO₂(NR): Ag

 H_2S برای آشکارسازی گاز H_2S بهره برده شده است، که درصد آلایش فلز نقره بر حساسیت حسگر و تاثیر نور فرابنفش بر مسطح $SnO_2(NP)$: Ag-SnO₂(NP) را بررسی میکنیم. به دلیل ویژگی فوتو کاتالیستی $SnO_2(NR)$: Ag-SnO₂(NP) تابش پرتوهای فرابنفش باعث افزایش بارهای سطحی بر نانوذرات شده و با توزیع بار بر نانومیله ها ضریب حساسیت حسگر به دلیل افزایش سطح حسگر افزایش میباید. همچنین، به طور ویژه تأثیرات پرتو فرابنفش و اعمال ولتاژ در اثر خود گرمایی بر پایداری، زمان پاسخ دهی، بازگشتپذیری و مصرف انرژی الکتریکی حسگر بررسی میشود. همچنین، تأثیرات حسگر گاز H_2S در محیطهای غنی از بخار آب در غلظت های متفاوت بررسی میشود.

۲– بخش تجربی

برای سنتز نانوذرات اکسید قلع آلاییده شده به نقره با درصدهای AgNO₃ متفاوت ابتدا ۲/۳۱ گرم SnCl_{4.5}H₂O و 0 /۸۹ و 0 /۱۶ گرم AgNO₃ و 0 /۸۹ آبدار به آرامی به ۲ میلی لیتر آب خالص افزوده شد. سپس، NH₃ آبدار به آرامی به محلول افزوده تا PH به مقدار ۷ رسید. رسوب ایجاد شده در مرحله محلول به مدت ۱ ساعت در دمای اتاق همزده شد. در مرحله (Cl بعدی، رسوب چند بار با آب خالص شسته شد تا یونهای Cl زدوده شود. سرانجام به مدت ۴ ساعت در دمای دات و 0 میلی در دمای در مرحله و 0

در سنتز نانومیلههای ${}_{2}SnO_{2}$ با بهره گیری از روش آب گرمایی مقدار ۵۲۵ میلی گرم $SnCl_{4.5}H_{2}O$ در ۱۰ میلی لیتر آب در یک پیمانه حل شده است. در ادامه، حدود ۲۰۰ میلی گرم NaOH نیز در ۲۰ میلی گرم NaOH نیز در ۲۰ میلی لیتر آب حل شده است و سپس، ۲۰ میلی لیتر اتانول به این محلول افزوده تا یک ترکیب از الکل و آب به نسبت یک به این محلول افزوده تا یک ترکیب از الکل و آب به نسبت یک آرامی و به طور پیوسته و متناوب به محلول $SnCl_{4.5}H_{2}O$ که محلول افزوده تا یک ترکیب از الکل و آب به نسبت یک آرامی و به طور پیوسته و متناوب به محلول ماوی سدیم هیدروکسید به آرامی و به طور پیوسته و متناوب به محلول $SnCl_{4.5}H_{2}O$ که محلول آرامی در آرامی و به طور پیوسته و متناوب به محلول مولی $SnCl_{4.5}H_{2}O$ که محلول آرامی با افزایش محیط اسیدی شکل گرفت، این آویزش سفید به آرامی با افزایش محلول در احم ۱۰ به یک محلول شفاف تبدیل می شود. این محلول شده بر آن قرار دارد، که در یک اتوکلاو از جنس استیل با مخلوط شده بر آن قرار دارد، که در یک اتوکلاو از جنس استیل با جداره داخلی تفلون با حجم ۸۰ میلی لیتر ریخته شد. پس از

بسته شدن درب اتوکلاو، آن را در کوره در دمای ۱۸۰ درجه برای مدت ۱۲ ساعت قرارمی دهیم. در نهایت محفظه در دمای محیط خنک شد و پس از چند مرتبه شستشوی نمونه با آب و الکل خالص پودر سفید رنگی بر زیر لایه مشاهده شد که شامل نانومیلههای اکسید قلع است. معادلات زیر (۳–۱)، این فرایند را از نظر شیمیایی خلاصه می کنند [۲۱].

 $SnCl_{4.5}H_2O + NaOH \rightarrow Sn(OH)_4 + NaCl + 5H_2C$ (1)

 $Sn(OH)_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SnO_3 + 3H_2O$ (7)

 $Na_2SnO_3 + H_2O \rightarrow SnO_2 + 2NaC$ (7)

جنس زیر لایه در این حسگر SiO₂ است که بر آن ۱۳۰ نانومتر فلز نقره با استفاده از روش PVD لایهنشانی شده است. در مرحله بعدی، برای اتصال دادن یک شبکه از یک لیزر فایبر بهره برده شده است. با استفاده از این لیزر شبکه های الکترود نقره با فاصله از هم دیگر، بر لایه رسوب شده حکاکی شد. به منظور رشد نانومیلههای عمودی، از روش کاشت SnO₂ استفاده شد که در آن محلول ۵۰ میکرولیتر از نانوذرات SnO₂ (اندازه متوسط دانه ۱۵ نانومتر) در اتانول دو بار بستر در ۳۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۳۰ ثانیه پوشانده شد و سپس، در دمای ۱۳۰ درجه به مدت ۲ ساعت گرم شد. سپس، بستر به اتوکلاو منتقل شد و به مدت ۱۸ ساعت در دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد گرم شد. سرانجام ۵۰ میکرو لیتر محلول از نانوذرات نقره آلایش شده با SnO₂ (اندازه میکرو لیتر محلول از نانوذرات نقره آلایش شده با SnO در اندازه متوسط هر ذره ۱۵ نانو متر) در اتانول به مدت ۳ ثانیه بر بستر میکرو لیتر محلول از نانوذرات نقره آلایش شده با SnO

محفظه تست گاز دارای حجم مشخص ۱ لیتر است که با تزریق گاز با غلظت ۱۰۰ ppm در یک سرنگ ۱ تا ۱۰ میلیلیتر و انتقال آن به محفظه می توان غلظت های دیگر را از طریق رابطه زیر محاسبه کرد:

Gas con. (ppm) = $\frac{2\pi n}{2} \frac{2\pi n}{2} \frac{2\pi n}{2} = 100$ pm (۴) پاسخ حسگر یک عامل اساسی در بررسی عملکرد سنجش برای دستگاه است که می تواند با معادله ۵ محاسبه شود. H₂S و R_g به ترتیب مقاومت حسگر در محیط هوا و گاز H₂S است. مجموعه آزمایشی این اثر در شکل ۱ به منظور کمک به تجسم روش کلی انجام شده است:



شکل ۱ : شماتیکی از مجموعه آزمایشی

SnO₂ (NR)/Ag⁻ در بررسی سازوکار سنجش گاز H_2S در $G_2(NR)/Ag^-$ (NP) SnO₂ (NP) $SnO_2(NP)$ (NP) نانوذرات SnO_2 (NP) مولکولهای اکسیژن را در سطح خود جذب می-کنند و در نتیجه گونههای اکسیژن یونیزه شده (G_2 , O⁻, O⁻) (O²) تشکیل میشوند [77,۲۳]. این کمبود الکترون در سطح منجر به تشکیل لایه تخلیه و مقاومت بیشتر میشود. با قرار گرفتن در معرض گاز H₂S، این گونه ها با توجه به واکنش های زیر (A-۶) با گاز واکنش نشان میدهند و منجر به تشکیل الکترونهای آزاد با گاز واکنش نشان میدهند و منجر به تشکیل الکترونهای آزاد با گاز واکنش میشوند. این الکترونها دوباره به باند رسانای نانو ذرات بر میگردند، در نتیجه ضخامت لایه و مقاومت الکتریکی را کاهش میدهند و انتقال الکترون را آسان میکنند.

$$2H_2S_{(g)} + 3O_{2(ads)} \rightarrow 2H_2O_{(g)} + 2SO_{2(g)} + 3e^{-(a)}$$

$$H_2S + 30_{(ads)} \rightarrow SO_2 + H_2O + 3e^- \qquad (\%)$$

 $H_2S + 3O_{(ads)}^{2-} \rightarrow SO_2 + H_2O + 6e^-$ (V)

این واکنش بین سطح حسگر و گاز H₂S به مقدار زیادی انرژی فعالسازی نیاز دارد که با استفاده از تعداد محدودی از ناحیه های جذب تامین میشود و این عدم وجود ناحیههای کافی پاسخ حسگر ها را محدود میکند. اکنون برای کاهش این مشکل می-توان از دو روش زیر بهره برد:

۲) الایش نقره به دلیل نقش موثر آن در اصلاح روش سنجش، به کار گرفته شد.

فرایند افزودن نقره می تواند نقش اساسی در افزایش بازده سنجش گاز H₂S ایفا کند. این نقش را می توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد:

الف) اتمهای نقره از توانایی کاتالیست تفکیک اکسیژن به مراتب بالاتر در مقایسه با نانوذرات SnO₂ برخوردار هستند و بنابراین، میتوانند با قرار گرفتن در معرض هوا گونههای اکسیژن تشکیل شده بر سطح نانوذرات را افزایش دهند. در نتیجه بیشتر مولکول-های H₂S با ناحیههای فعال سطح واکنش میدهند و بنابراین، الکترونهای بیشتری به نانوذرات بازگردانده میشوند، که باعث برداشت بیشتر لایه و کاهش مقاومت حسگر می شود.

ب) اتمهای نقره وقتی در مجاورت مولکولهای هوا قرار می-گیرند، تمایل خاصی دارند تا به فرم Ag₂O برسند.

P-N یک نیم رسانای نوع P است و سرانجام یک اتصال P-N را با نانوذرات نوع N تشکیل می دهد. این اتصال با قرار گرفتن در معرض R₂O شکسته می شود، زیرا Ag₂O به Ag₂C تبدیل می-معرض H₂S شکسته می شود، زیرا Ag₂O به Ag₂C تبدیل می-شود (معادله ۹). البته با این حال نتیجه پایدار نیست و Ag₂S با استفاده از هوا، اکسید می شود تا دوباره Ag₂O را تشکیل دهد. ایجاد زنجیره ای از تشکلها و شکافها در اتصال P-N باعث افزایش و کاهش سد انرژی و در نتیجه مقاومت الکتریکی حسگر می شود[۲۴].

$$Ag_2O + H_2S \rightarrow Ag_2S + H_2O$$
 (A)

سازوکار های یاد شده در شکل ۲ بیشتر نمایش داده شده است.



 ${
m H_2S}$ شکل ۲: طرحواره نقش دوپانت Ag در تقویت کارایی سازوکار سنجش گاز

۳- نتایج و بحث ۳- معادلات و فرمول های ریاضی

برای بررسی ریختشناسی سطح نانومیلهها و نانوذرات اکسید قلع از آنالیز SEM بهره برده شد. آنالیز SEM نشان داد که رشد نانومیلهها بر بستر حسگر به صورت عمودی است که طولی در حدود ۵۰۰ نانومتر و قطری در حدود ۴۰ نانومتر دارند. شکل ۳ نمایی از این نانومیلهها است.



شکل ۳: تصویر HR-SEM از SnO₂ NRs

همچنین، آنالیز SEM از نانوذرات نشان داد که این نانوذرات به صورت کروی و دارای قطری در حدود ۱۰ نانومتر دارند. که در شکل ۴ نمایشی از این نانو ذرات است.



شكل ۴: تصوير SEM از SEM شكل

از آنجایی که در این مقاله تاثیر حضور نانوذارت آلاییده شده با نقره با در اکسید روی بررسی شده است. بنابراین، پس از لایه نشانی نانوذارت به روش اسپین کوتینک بر سطح حسگر که نانومیله نیز بر آن قرار دارند تصویر SEM از آنها گرفته شد. این تصویر نشان می دهد که نانوذرات اکسید قلع بر سطح نانومیلهها قرار گرفته اند که در شکل ۵ نمایش داده شده است.



SNO₂ NRs: Ag-SnO₂ NPs از SEM شكل a: تصوير a

حضور نانوذرات بر سطح نانومیله ها باعث ایجاد تجمع بار در سطوح نانوذرات شده و با انتقال این بارهای سطحی به نانومیله، زمینه حساسیت بیشتر حسگر فراهم می شود. برای بررسی درصد وزنی و اتمی عناصر از نمونه ها آنایزر EDX گرفته شد. پیک های این آنالیز ناشی از اتم های قلع ، اکسیژن و نقره هستند. که

درصد وزن اتمی عناصر در هر سه ساختار در شکل ۶ مشاهده می شود.



شکل ۶: آنالیز EDAX و همچنین، الگوی XRD از SnO₂ NRs و SnO₂ MRs NPs

در مرحله بعدی، آنالیز XRD با مدل و مشخصات زیر از نمونهها گرفته شد. این آنالیز از نمونهها نشان داد که طرح پراش نانوذرات با طرح پراش نانومیله از لحاظ ویژگی بلوری متفاوت هستند. تمامی پیکهای پراشی از صفحههای بلوری فاز چهاروجهی را نشان میدهد. پارامترهای شبکه برای نانوذرات دارای مقادیر a=۴/۷۱۳ و C=۳/۱۵۴ و برای نانومیلهها ۵۴/۷۲۵ و C=۳/۱۶۹ محاسبه شد که با مقادیر گزارش شده برای گروه فضایی P42/mnm مطابقت دارد. همان طور که در شکل ۶ مشاهده می شود، افزایش شدت پیک بعضی از صفحات که بیشتر از مقادیر مرجع است که نشان میدهد در این صفحات رشد ترجیحی انجام شده است و این افزایش شدت ناشی از رشد عمودى نانوساختارها و افزايش خاصيت بلورى نانو ميلهها است. در مقابل پیک پراشی نانوذرات در مقایسه با نانومیلهها پهان تر است که ناشی از اندازه سایز کوچک آنها است. از آنجایی که مقدار کمتر از ۴ درصد نقره در نانو ذرات اکسید قلع، نقره آلایش شده است پیک پراشی فلز نقره در نمودار XRD مشاهده نمی-شود.

بررسی طیف جذبی نانوذرات و نانومیلههای اکسید قلع نشان داد که این مواد در ناحیه ۲۵۰ تا ۳۵۰ نانومتر جذب خوبی دارند اما شدت جذب در طول موج ۲۸۰ نانومتر برای نانو میله ها در مقایسه با نانوذرات کمتر است اما در مقابل در طول موج های بلندتر جذب نانومیلهها نسبت به نانوذرات بیشتر اندازه گیری شد.



Ag- شکل ۷ : طرحواره سازو کارهای تابشی و غیر تابشی در ساختار شکاف باند SnO₂ (الف) SnO₂ ب) PL ب) PL ج) نانو میله های SnO₂

همان طور که در شکل ۷ مشاهده می شود، تأثیر حضور آلایش فلز نقره در نانوذرات اکسید قلع باعث ایجاد یک ناحیه جذبی جدید در طول موجهای ۳۵۰ تا ۴۰۰ نانومتر می شود که حضور این پیک جذبی را می توان در ویژگی سطح فلز نقره جستجو کرد[۲۵]. بررسی طیف جذبی نانوساختارها نشان داد با کاهش اندازه ذرات، انرژی بند گپ افزایش می یابد زیرا با کاهش اندازه ذرات، اثرات حبس کوانتومی در محاسبه انرژی بند گپ وارد می-شوند و باعث افزایش بند گپ می شوند[۲۴]. در شکل ۷ با توجه به نمودار جذب، می توان بند گپ را برای نانومیلهها و نانوذرات اندازه گیری کرد که این مقادیر به ترتیب برای نانومیلهها و نانوذرات برابر با ۹۷ هر ۳/۶۵ و ۳۷ ست. حضور نقره در ساختار SnO₂ باعث کاهش انرزی بند گپ شد که با نتایج مراجع دیگر انطباق دارد[۲۴].

برای بررسی ویژگی نوری نانوذرات و نانومیلهها از آنها طیف نور تابناکی گرفته شد، که نشان داد به ازای تحریک در ناحیه ۳۲۰ نانومتر رفتار های نوری متفاوتی از خود نشان می دهند. طیف نور

تابناکی نانوذرات اکسید قلع بدون آلایش در شکل ۷ ب نمایش داده شده است، همان طور که در این شکل مشخص است، به ازای تحریک در ناحیه ۳۰۰ نانومتر طیف گسیلی در ناحیه ۳۶۰ تا ۷۰۰ نانومتر گسترش یافته است. همچنین، نمودار نور تابناکی دارای پیکهای متعددی از جمله ۳۷۱، ۴۰۰ و ۴۳۰ نانومتر است که طیف ۳۷۱ نانومتر به دلیل انتشار شکاف باند شامل نمی شود چون با توجه به محاسبه باند گپ ماده همخوانی ندارد. این نشرهای تابشی در ناحیه فرابنفش ممکن است ناشی از نزدیکی لبه انتشار باند باشد که توسط منابع پیشین گزارش شده است[۲۸–۲۶]. به دلیل حضور فلز نقره در ساختار اکسید قلع طیف گسیلی اگر چه در ناحیه بزرگتری گسترش یافته ولی شدت نمودار نور تابناکی در آن کاهش مییابد. از آنجایی که در ساختار نواری اکسید قلع چگالی بالایی از جای خالی اکسیژن یا قلع بینابینی وجود دارد که اثر متقابل بین جای خالی اکسیژن و قلع بینابینی تعداد قابل قبولی از ترازهای دام و ترازهای نایایدار، حالت های به دام افتاده سطح انرژی پایدار ایجاد می کند که منجر به نشر PL غالب می شود. همانطور که در شکل ۷ مشاهده می شود، کاهش شدت PL نانوذرات آلایش شده با نقره نسبت به بدون آلایش می تواند به خاطر جدایی موثر بارها و اشغال مراکز بازترکیب الكترون-حفره باشد. در اینجا نقره نقش مهمی در به دام انداختن الکترونهای طولی شده ناشی از فرایند عکس تولید شده برای جداسازی بار ها در ساختار SnO₂ باشد. کاهش سرعت باز ترکیب که از طریق کاهش شدت نمودار PL قابل مشاهده است، تایید كننده اين مطلب است. نمودار PL از نانوميله ها نيز شبيه نمودار نانوذرات اكسيد قلع بدون آلايش است با اين تفاوت كه شدت تابشی در ناحیه فرابنفش به دلیل افزایش اندازه نانومیلهها افزایش یافته است. در شکل ۷ ج شماتیکی از ساختار نواری اکسید قلع که سهم انتشار تابشی و انتشار غیررادیواکتیو به تصویر درآمده است.

در بررسی تأثیر تابش فرابنفش و رطوبت موجود در هوا بر حساسیت حسگر از آنجایی که رطوبت موجود در هوا بر عملکرد حسگر H₂S تاثیرات نامطلوبی دارد و پیش بینی مقدار دقیق این گاز را با خطا روبرو می کند تلاش بر این است که بتوان این تأثیرات نامطلوب را به نحوی کنترل کرد. بنابراین، تأثیر درصد های متفاوت گاز در دمای اتاق بر حسگر بررسی شد. همچنین،

تأثیر تابش فرابنفش بر حسگر نیز بررسی شد. نمودار I-V با ولتاژ بیس ۱۵ ولت از حسگر تحت درصد های متفاوت بخار آب و تابش فرابنفش نشان داد تغییرات جریان بر حسب ولتاژ در رطوبت های متفاوت به صورت خطی است. همچنین، این نمودار نشان داد در زمانی که حسگر در معرض بخار آب است و هیچ تابش فرابنفشی وجود ندارد. جریان الکتریکی حسگر نسبت به حالت وجود تابش فرابنفش مقدار کمتری دارد، نتایج در شکل ۸ این مطلب را اثبات میکند.



شکل ۸ : منحنی های تاریک IV برای منحنی های (الف و ب) و منحنی I-V در حضور نور فرا بنفش برای (ج و د) الف) (SnO2(NP/SnO2(NP ب) و SnO2(NR)/SnO2(NP) ج) (SnO2(NP/Ag-SnO2(NP) د) (SnO2(NR)/Ag-SnO2(NP)

همانطور که در (شکل ۸ الف) مشخص است، با افزایش درصد بخار آب جریان حسگر نیز افزایش مییابد اما در زمانی که تابش فرابنفش بر سطح حسگر وجود دارد با تغییرات در صد بخار جریان کاهش مییابد (شکل ۸ ب) این آزمایش نشان داد که تابش فرابنفش بر افزایش جریان بسیار موثر است. در شکل ۸ ج طرحوارهای از تأثیر تابش فرابنش بر چگالی تولید الکترون-حفره را نمایش میدهد. در مرحله بعدی، تأثیرات تغییر درصد بخار آب و تابش فرابنفش بر مقاومت الکتریکی حسگر بررسی شد. بررسی تأثیر رطوبت بر مقاومت الکتریکی سطحی حسگر از این جهت مهم است که در اندازه گیری دقیق مقدار گاز SL در محیط خطا کاهش یابد. منحنیها همچنین نشان می دهد که استفاده از پرتو فرابنفش جریان را افزایش میدهد. اثر ناخالصسازی نیز در

شکلهای ۸ (ب) و ۸ (د) نشان داده شده است و میتوان مشاهده کرد که آلایش نقره جریان را در صورت وجود یا عدم وجود پرتو فرابنفش افزایش میدهد، اگر چه در هنگام استفاده از پرتو فرابنفش این افزایش بیشتر مشهود است.



شکل ۹ : تأثیر غلظت گاز H₂O و روشنایی پرتو ماورا بنفش بر مقاومت و رطوبت حسگر ها برای SnO₂ (NR)/SnO₂ (NP)(الف و ب)(SnO₂ (NP)/Ag-SnO₂ (NP)

مطالعه تاثیر رطوبت بر مقاومت الکتریکی حسگر از اهمیت ویژه-ای برخوردار است، زیرا برای کاهش خطاها هنگام سنجش گاز H₂S بسیار مهم است. از این رو، کاهش مقاومت الکتریکی حسگر ها و در نتیجه غلظت های بالاتر گاز H₂O در شکل ۹ الف نشان داده شده است. با مقایسهی این منحنیها و مواردی که برای نانوذرات نقره افزوده شده، (شکل ۹ (ج) و ۹ (د)) پیشنهاد شده است که مقاومت الکتریکی هنگام ریختن ذرات به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.



شکل ۱۰: پاسخ گاز ناپایدار در الف) غیاب و ب) با حضور نور پرتو فرابنفش برای غلظتهای متفاوت رطوبت و تغییرات پاسخ بهبود زمان با افزایش رطوبت در شرایط ج) بدون پرتو ماورا بنفش و د) با حضور پرتو

بنابراین، همان طور که در شکل ۱۰ الف آشکار است با افزایش درصد بخار آب، زمانی که LED فرابنفش روشن میشود، رشد مقاومت با شیب تندی قابل مشاهده است اما دو نکته مهمی که از این نمودار میتوان فهمید این است که:

 ۱) با افزایش درصد بخار آب، سرعت پاسخ دهی گاز افزایش میباید یعنی زمان رسیدن به ۹۰ درصد مقاومت اشباع (T₉₀) کوچکتر شده است. بنابراین، نور فرابنفش سرعت پاسخ حسگر را به بخار آب افزایش داده است.

۲) با افزایش درصد گاز زمانی که سیگنال الکتریکی به مقدار اشباع رسید با خاموش کردن LED فرابنفش نمودار مقاومت برحسب زمان ناگهان کاهش می یابد اما این کاهش در درصدهای متفاوت بخار آب یک رابطه معنا دار را نشان می دهد. با خاموش شدن منبع فرابنفش سرعت بازگشت پذیری برای درصدهای شکل ۱۰ ب تغییرات زمان حساسیت حسگر با افزایش غلظت نمایش داده شده است. نتیجه مهمی که از بررسی این بخش نمایش داده شده است. نتیجه مهمی که از بررسی این بخش تعییرات شیب جدید که ناشی از گاز R_2 است را مشاهده کرد و براساس غلطت های متفاوت گاز این شیبهای جدید را کالیبره کرد.

اعمال ولتاژ بر سطح حسگر با توجه به افزایش حساسیت و کاهش توان مصرفی در حسگر در این بخش بررسی میشود. اعمال ولتاژ الکتریسته بر سطح حسگر گرمایش ژول نام دارد که گاهی با عنوان خود گرمایشی نیز نام برده میشود. در این اثر با اعمال میدان الکتریکی بر سطح حسگر انرژی گرمایی تولید می شود که ناشی از تلفات انرژی جنبشی الکترون های حامل است که در اثر برخورد تولید میشود یا میتوان گفت انرژی حرارتی به دلیل از دست دادن انرژی جنبشی در الکترونهای حامل جریان از طریق برخورد غیر قابل اجتناب ایجاد میشود.

گرمایش حجمی ژول با ابعاد (W/m³) از طریق رابطه زیر قابل محاسبه است [۲۹]:

$$J = \frac{v^2}{\rho_e L^2} \tag{9}$$

در اینجا J گرمایش حجمی، V پتانسیل الکتریکی، ρ مقاومت الکتریکی و L طول مواد رسانا است. زمانی که یک نیم رسانا تحت ولتاژ قرار می گیرد، براساس مقاومت الکتریکی عبور جریان الکتریسیته از آن همراه با گرما است که از این گرما به عنوان پدیده خود گرمایشی نام برده می شود. قدم نخست، برای بررسی تاثیر گاز R_2S بر حساسیت و سرعت پاسخ، بررسی تاثیر ولتاژ بر سطح حسگر است. برای این منظور با اتصال پایه های حسگر به یک منبع ولتاژ و تغییرات ولتاژ از ۰ تا ۱۵ ولت تغییرات دمای سطح حسگر اندازه گیری شد که نتایج آن در شکل زیر (شکل



شکل ۱۱: الف) اثر افزایش پتانسیل الکتریکی بکار برده در افزایش درجه حرارت حسگر ها با SNO₂ (NR)/SnO₂ (NP) و SNO₂ (NR)/SnO₂ (NP) ب) تغییرات دما وابسته به زمان برای ولتاژ های متفاوت اعمال شده SNO₂ (NR)/Ag-SnO₂ (NP) و SNO₂ (NR)/SnO₂ (NP)

همان طور که در شکل بالا مشخص است، در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد برای نانو ذرات بدون آلایش با افزایش ولتاژ از ۰ تا ۱۵ ولت دما از ۲۳ تا ۸۰ درجه افزایش و در مقابل برای نانو ذرات آلایش شده این تغییرات از ۲۳ تا ۱۰۵ درجه است. این در حالی است که مقاومت حسگر سقوط تدریجی را تجربه کرده است. همچنین، لازم به ذکر است که حسگری که به آن نقره افزوده شده است، زودتر از حسگر بدون نقره به حداکثر درجه حرارت می رسد (شکل ۱۱ ب). این پدیده ناشی از وجود الکترون های اضافی در اثر افزودن نقره است که در این شرایط با افزایش جریان، بنابراین، دما نیز افزایش مییابد. شکل ۱۲ این سازوکار توضیح داده شده را با ارایه یک طرح ساده تر نشان میدهد.



شکل ۱۲: طرحواره اثر افزودن نقره در رسیدن به حداکثر درجه حرارت در طول اثر خود گرمایش

در مرحله بعدی، تغییرات غلظت گاز H₂S از A۰۰ الف-ب مشاهده ppm بررسی شد. همان طور که در شکل ۱۳ الف-ب مشاهده میشود، با افزایش غلظت گاز H₂S مقاومت حسگر نیز کاهش می ابد. همچنین، در این شکل حساسیت حسگر در ولتاژهای می ابد. همچنین، در این شکل حساسیت حسگر در ولتاژهای متفاوت بررسی شده است. با توجه به شکل با افزایش ولتاژ دمای سطح حسگر به دلیل پدیده خود گرمایشی افزایش یافته و با افزایش دما مقاومت الکتریکی حسگر کاهش یافته و در مقابل حساسسیت حسگر افزایش می ابد. یکی از اثرات آلایش فلز نقره در ساختار اکسید قلع کاهش مقاومت الکتریکی اکسید قلع است، تأثیر این آلایش را می توان در افزایش دما نسبت به حالت بدون آلایش جستجو کرد. شکل ۱۳ ج این نتایج را به روشنی نمایش می دهد.



(500ppb, 1 ppm, 5 H2S شكل ١٣ پاسخ گاز ناپايدار غلظتهای متفاوت گاز (0, 5v, 10v, 15v) (0, 5v, 10v, 15v) (الف) SnO₂ (NR)/SnO₂ (NP) و (الف) SnO₂ (NR)/Ag-SnO₂ (NP) (ج) اثر غلظت گاز H₂S بر زمان پاسخ حسگر برای SnO₂ (NR)/Ag-SnO₂ (NP)

پاسخ حسگر با محاسبه نسبت مقاومت حسگر در هوا به مقاومت حسگر در محیط گاز (R_{air}/R_{gas}) برای غلظتهای متفاوت گاز H_2S حسگر در محیط گاز (R_{air}/R_{gas}) برای غلظتهای متفاوت گاز H_2S 500ppb-) H_2S (-500ppb نیز در شکل ۱۴ برای غلظت های متفاوت S (-10ppm ity of 10ppm (10ppm ity)) و برای هر دو حالت آلایش شده و بدون آلایش نانو ذرات نشان داده شده است. همچنین به ازای غلظت آلایش با زمان نشان H_2S (H_2S - 10ppm این نود رای خلطت ولتاژ برای حالت آلایش با نقره اندازه گیری شد و این نمودار نشان میدهد که در غلظت نقره اندازه گیری شد و این نمودار نشان میدهد که در غلظت خطی دارد.



شکل ۱۴ تاثیر افزایش پتانسیل الکتریکی بکار برده شده بر تغییرات واکنش حسگر $SnO_2(NR)/SnO_2(NP)$ ما برای $SnO_2(NP)$ (NP) $SnO_2(NP)$ و H_2S (NP) و $SnO_2(NP)$ در غلظت های متفاوت گاز H_2S (NP) و Ppm ۹ (د) ۲۰۰ مواوت گاز (الف) ۵۰۰ منظور بدست آوردن ppm ۹ (د) ۲۰۰ پتانسیل های (الف) ۲۰۰ به منظور بدست آوردن $R_v/R_{v=0}$ پتانسیل های الکتریکی V۰ (V به منظور بدست آوردن I_2v پتانسیل مای H_2S الفتریکی V۰ (V به منظور بدست آوردن $R_v/R_{v=0}$ پتانسیل مای (الف) I0 به منظور بدست آوردن H_2S برای غلظتهای متفاوت گاز H_2S الکتریکی I0 برای فلظت مای منظور می (I2 برای فلخت مای منظور می (I2 برای فلخت مای منظور می (I2 برای فلخت مای منظور می (I2 برای می دهد که با افزایش ولتاژ رابطه بین پاسخ حسگر و غلظت گاز خطی تر می شود. این رفتار خطی برای نسخه های آلایش شده بسیار قابل

مشاهده تر است.



شکل ۱۵ : $R_{v=x}/R_{v=0} = x$ (الف) x= 5v (ب) x= 15v و (ج) x= 15v برای غلظت گاز های متفاوت

 $SnO_2 (NR)/Ag-SnO_2 (NP)$ $gSnO_2 (NR)/SnO_2 (NP)$

در این قسمت سرعت پاسخ دهی و بازگشت پذیری حسگر تحت تاثیر اعمال ولتاژ های متفاوت بررسی می شود. با تغیرات ولتاژ از • تا ۱۵ ولت سرعت پاسخ دهی و بازگشت پذیری بهبود مییابد. به دلیل اینکه با افزایش ولتاژ دمای حسگر با توجه به پدیده خود

گرمایشی افزایش می یابد این افزایش دما باعث افزایش سرعت پاسخ دهی حسگر میشود. شکل ۱۶ الف، تاثیر افزایش ولتاژ بر سرعت پاسخ دهی و بازگشت پذیری حسگر را نشان میدهد. زمانی که ولتاژ بایاس صفر است، حضور نقره در ساختار اکسید قلع باعث افزایش زمان پاسخ حسگر می شود که تاثیر کمی بر زمان بازگشتیذیری حسگر دارد اما با افزایش ولتاژ زمان یاسخ حسگر بهبود مىيابد. دليل اين پديده گرم شدن نانو ميلهها و نانوذرات است، بطوری که گرما باعث افزایش جریان و کاهش مقاومت نیمرسانا می شود. در مرحله بعدی مولکول های H₂S بر بر سطح SnO₂ جذب می شوند و الکترون های آزاد آن را می گیرد و باعث تشکیل لایه تخلیه می شود و در نتیجه باعث کاهش مقاومت حسگر می شود. کمترین سرعت پاسخ دهی مربوط به كمترين ولتاژ باياس شده است. بررسى سرعت پاسخ دهى به سرعت بازگشت پذیری در این حسگر نشان داد که اگر چه با افزایش ولتاژ سرعت پاسخ و ریکاروی افزایش می یابد اما زمان پاسخ نسبت به زمان بازگشت پذیری در تمامی ولتاژها مقدار کوتاهتری اندازه گیری شد شکل ۱۶ ب. آزمایش ها نشان داد به محض حذف گاز از سطح حسگر رفتار حسگر کاهش می یابد اما به دلیل اینکه مولکولهای گاز H_2S در بین فضای خالی نانومیلهها قرار گرفته باشند این تاخیر در زمان پاسخدهی را توجیه می کند اکنون با افزایش دمای سطحی نانومیله ها یک جابجایی هوا بين أنها انجام مى شود كه ناشى از افزايش ولتاژ است. بنابراین، می توان گفت که افزایش ولتاژ زمان بازگشت پذیری را بهبود می دهد. اما افزایش بیش از حد ولتاژ باعث تخریب ساختار حسگر می شود شکل ۱۶ ج. در این شکل رفتار حسگر در معرض از H_2S گاز PPM ابرسی شده است که به ازای ولتاژهای H_2S بزرگتر از ۱۵ ولت حساسیت حسگر دچار افت می شود.



شکل ۱۶ الف) تغییرات پاسخ حسگر برای ۱۰ ppm گاز H₂S در ولتاژ های متفاوت اعمال شده از 15v, 10v, 15v. اعمال شده از 0, 5v, 10v, 15v.

ب تا ذ) بطور جداگانه برای هر پتانسیل بکار برده شده به منظور نشان دادن بهتر ارتباط بین زمان بازیابی و ولتاژ بکار برده شده منحنی های یکسانی را نشان می دهد.

از آنجایی که اعمال همزمان ولتاژ و تابش فرابنفش بر حساسیت و سرعت پاسخ حسگر تاثیر می گذارد در این بخش تاثیر این دو عامل به طور همزمان بررسی می شود. بنابراین، حسگر در ابتدا تحت تابش فرابنفش قرار گرفت. همان طور که گفته شد، این تابش باعث کاهش مقاومت نیمرسانا شده و مقدار مقاومت آن را از ۱۰۰۰ مگا اهم به ۲۵۰ مگا اهم کاهش داد، پس از آن حسگر تحت اعمال ولتاژهای متفاوت از ۰ تا ۱۵ ولت قرار گرفت. با افزایش ولتاژ در این مرحله مقاومت حسگر دوباره کاهش جدیدی را نشان داد که در نهایت مقاومت به مقدار ۱ مگا اهم رسید. پس از آن به ازای غلظت گاز H₂S ،ppm ۱۰ حساسیت حسگر بررسی شد. نتایج نشان داد که حساسیت در هر دو حالت آلایش شده و بدون آلایش افزایش یافته است، اما Ag-SnO₂ یاسخ بالاتری دارد. شکل ۱۷ ج تا ر، سرعت پاسخ از مقدار پیشین خود تغییری را نشان نداد اما تاثیر تابش فرابنفش نسبت به اعمال ولتاژ بیشتر بود، اما نتایج در بخش بازگشت پذیری بلعکس است به طورى كه تاثير اعمال ولتاژ نسبت به تابش فرابنفش بيشتر است.



شکل ۱۷: تاثیر پرتو ماورا بنفش، خود گرمایش و ۱۰ ppm گاز H₂S بر تغییرات مقاومت حسگر در یک دوره زمانی ۴۰ ثانیه برای (الف) (NP)/SnO₂ (NP) و SnO₂ (NR)/Ag-SnO₂ (NP) و (ب) (P) (NP)

زمان پاسخ و بازیابی در صورت عدم حضور پرتو فرابنفش و خود گرمایشی که در ج تا ر نشان داده شده است.

نقطه ضعف اصلی حسگر های گازی بر پایه اکسید فلز، حساسیت متقابل آنها نسبت به گاز های خاص است. این بدان معنی است که حسگر های گازی جدا از هدف خود نسبت به سایر گاز ها نیز حساسیت نشان می دهند و این پدیده در شکل ۱۸ بیشتر مشخص می شود.



 $C_6H_6, \ \mbox{,ppm}$ ۵۰ و H2S ،ppm ۱۰ شکل ۱۸: حساسیت متقابل حسگر برای ۱۸ G_2H_6 و ۱۸ C_2H_5OH, CO_2

برای بررسی پاسخ حسگر به گازهای دیگر به ازای ولتاژ ۱۵ ولت، رفتار حسگر ۵۰ PPM برای آمونیاک (NH₃)، اتانول

(C₂H₅OH)، بنزن (C₆H₆) و ۹۰ H₂S، PPM بررسی شد. این بررسی نشان داد که در بین تمام این گاز های مورد بررسی، پاسخ حسگر به گاز H₂S دارای بیشینه حساسیت می باشد. حضور نقره در نانو ذرات اکسید قلع و عدم حضور آن باعث افزایش و کاهش حساسیت حسگر می شود.

جدول ۱: مقایسه پاسخ حسگر در این کار با سایر حسگر های گازی خودگرمایش یا پرتو ماورا بنفشی که گزارش شده است

Sensor	Gas	Applied voltage (V)	UV illumination	Response	Ref.
Ag-SnO ₂ (NPs)/SnO ₂ (NRs)	H ₂ S	√	1	8 (10PPM)	This work
SnO2 nanowires	H2S	1	x	1.7 (10ppm)	[30]
CuO nanowires	H₂S	√	x	1.96 (10ppm)	[31]
Ag-decorated SnO2 nanowires	H2S	1	x	4 (2ppm)	[32]
SnO2 nanowires NiO nanoparticles	H₂S	1	x	1400 (10ppm)	[33]
Au-functionalized SnO2- ZnO C-S NWs	CO	1	x	1.6 (50ppm)	[34]
rGO/GaN nanorod	H ₂ S	×	√	100 (ppm)	[35]
SnO2 and In2O3 semiconductor	NO ₂	x	1	28 (3ppm)	[36]
SnO2 nanowires	NO ₂	×	1	50 (10ppm)	[37]
C-doped ZnO	C₂H₅O H	×	1	5 (400ppm)	[38]

تاثیر نور پرتو فرابنفش و گرمایش آن، خود بطور جداگانه توسط گروه های متفاوت به عنوان وسیله ای برای بهبود پاسخ حسگر (جدول ۱) مورد بررسی قرار گرفته است و با این وجود تأثیر همزمان هر دو آن ها هرگز مورد بررسی قرار نگرفته است که این اهمیت بیشتری را بر یافتههای این مطالعه می گذارد.

۴- نتیجهگیری

حسگرهای مبتنی بر SnO₂ بطور کلی نسبت به گاز H₂S حساسیت قابل توجهی دارند که این ویژگی در این پژوهش با جایگزینی ساختارهای معمولی با(NP)/Ag-SnO₂(NR)/Ag-SnO₂ و و استفاده از روشی نوآورانه شامل یک رفتار همزمان با پرتو فرابنفش و خود گرمایش، بیشتر افزایش یافته است. این روش مزایای خاصی دارد از جمله:

 ۱) نانومیلههایی که بر آنها با نانوذرات پوشیده شده است، نسبت سطح به حجم را بهبود میبخشد و بنابراین، بخشهای بیشتری برای به دام انداختن گاز H₂S و شروع سازوکار سنجش در دسترس است.

۲) پرتو فرا بنفش نانوذرات را تحریک میکند که در نهایت باعث تولید الکترون ها و حفره ها میشود. این الکترونها گونههای اکسیژن را در رابطهای نیمرسانا ایجاد می کنند، ناحیههای فعال تری برای سنجش H₂S تشکیل می دهند، زمان پاسخ را کاهش میدهند و همچنین، مولکول های گاز H₂O تداخل را به افزودنی های مفید برای فرایند سنجش تبدیل میکنند.

۳) ترکیب نانوذرات با نقره باعث افزایش انتخاب حسگر به دو دلیل مهم میشود. ناخالصسازی فلزی بطور کلی مقاومت الکتریکی ساختار آلایش شده را کاهش میدهد. همچنین، وجود اتم های نقره باعث افزایش تعداد جفت حفره های الکترون در نانو ذرات SnO₂ میشود و از ترکیب مجدد بیشتر در هنگام پرتو ماورا بنفش جلوگیری میکند.

۴) استفاده از پتانسیل الکتریکی دمای حسگر را بالا میبرد که باعث کاهش مقاومت و افزایش جریان الکتریکی حسگر میشود. از طرف دیگر، زمان بازیابی حسگر به دلیل خود گرمایشی کوتاه می شود، زیرا هوای به دام افتاده بین نانومیلهها گردش میکند و در نتیجه سرعت کاهش گاز H₂S از نانومیلهها را بهبود میبخشد.

مراجع

- [1] M. Kaur, B. K. Dadhich, R. Singh et al., "RF sputtered SnO₂: NiO thin films as sub-ppm H₂S sensor operable at room temperature," Sensors and Actuators B: Chemical, 242, 389-403, 2017.
- [2] C.-H. Kwak, H.-S. Woo, and J.-H. Lee, "Selective trimethylamine sensors using Cr₂O₃-decorated SnO₂ nanowires," Sensors and Actuators B: Chemical, 204, 231-238, 2014.
- [3] Q. Yu, J. Zhu, Z. Xu et al., "Facile synthesis of α -Fe2O3@ SnO₂ core–shell heterostructure nanotubes for high performance gas sensors," Sensors and Actuators B: Chemical, 213, 27-34, 2015.
- [4] V. K. Tomer, S. Devi, R. Malik et al., "Highly sensitive and selective volatile organic amine (VOA) sensors using mesoporous WO₃-SnO₂ nanohybrids," Sensors and Actuators B: Chemical, 229, 321-330, 2016.
- [5] D. R. Miller, S. A. Akbar, and P. A. Morris, "Nanoscale metal oxide-based heterojunctions for

- [19] T. Hyodo, K. Urata, K. Kamada et al., "Semiconductor-type SnO2-based NO₂ sensors operated at room temperature under UV-light irradiation," Sensors and Actuators B: Chemical, 253, 630-640, 2017.
- [20] G. Korotcenkov, and B. Cho, "Engineering approaches to improvement operating characteristics of conductometric gas sensors. Part 1: improvement of sensor sensitivity and selectivity," Sensors Actuators B, 188, 709-728, 2013.
- [21] A. Kar, S. Kundu, and A. Patra, "Surface defectrelated luminescence properties of SnO₂ nanorods and nanoparticles," The Journal of Physical Chemistry C, 115, 1, 118-124, 2010.
- [22] N. Barsan, M. Schweizer-Berberich, and W. Göpel, "Fundamental and practical aspects in the design of nanoscaled SnO₂ gas sensors: a status report," Fresenius' journal of analytical chemistry, 365, 4, 287-304, 1999.
- [23] J. Kaur, V. Vankar, and M. Bhatnagar, "Effect of MoO3 addition on the NO₂ sensing properties of SnO2 thin films," Sensors and Actuators B: Chemical, 133, 2, 650-655, 2008.
- P. S. Kolhe, P.M. Koinkar, N. Maiti et al.,
 "Synthesis of Ag doped SnO₂ thin films for the evaluation of H2S gas sensing properties," Physica B: Condensed Matter, 524, 90-96, 2017.
- [25] T. Sinha, M. Ahmaruzzaman, P.P. Adhikari et al., "Green and environmentally sustainable fabrication of Ag-SnO2 nanocomposite and its multifunctional efficacy as photocatalyst and antibacterial and antioxidant agent," ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 5, 6, 4645-4655, 2017.
- [26] S. Luo, J. Fan, W. Liu et al., "Synthesis and lowtemperature photoluminescence properties of SnO₂ nanowires and nanobelts," Nanotechnology, 17,. 6, 1695, 2006.
- [27] H. Chen, S. Xiong, X. Wu et al., "Tin oxide nanoribbons with vacancy structures in luminescence-sensitive oxygen sensing," Nano letters, 9, 5, 1926-1931, 2009.
- [28] Y. Li, W. Yin, R. Deng et al., "Realizing a SnO 2based ultraviolet light-emitting diode via breaking the dipole-forbidden rule," NPG Asia Materials, vol. 4, 11, 30-45, 2012.
- [29] M. Z. Ansari, and C. Cho, "An analytical model of joule heating in piezoresistive microcantilevers," Sensors, vol. 10, no. 11, pp. 9668-9686, 2010.
- [30] T.M. Ngoc, N. Van Duy, C.M. Hung et al., "Ultralow power consumption gas sensor based on a self-heated nanojunction of SnO₂ nanowires," RSC advances, 8, 63, 36323-36330, 2018.
- [31] J.-Y. Kim, J.-H. Lee, J.H. Kim et al., "Realization of H2S sensing by Pd-functionalized networked CuO nanowires in self-heating mode," Sensors and Actuators B: Chemical, 299, 126965, 2019.
- [32] T. M. Ngoc, N. Van Duy, C. M. Hung et al., "Selfheated Ag-decorated SnO₂ nanowires with low power consumption used as a predictive virtual

gas sensing: a review," Sensors and Actuators B: Chemical, 204, 250-272, 2014.

- [6] H. Xu, D. Ju, W. Li et al., "Low-workingtemperature, fast-response-speed NO₂ sensor with nanoporous-SnO₂/polyaniline double-layered film," Sensors and Actuators B: Chemical, 224, 654-660, 2016.
- [7] C.A. Betty, S. Choudhury, and S. Arora, "Tin oxidepolyaniline heterostructure sensors for highly sensitive and selective detection of toxic gases at room temperature," Sensors and Actuators B: Chemical, 220, 288-294, 2015.
- [8] C.-S. Lee, J.-H. Choi, and Y.H. Park, "Development of metal-loaded mixed metal oxides gas sensors for the detection of lethal gases," Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 29, 321-329, 2015.
- [9] Q. Wang, C. Wang, H. Sun et al., "Microwave assisted synthesis of hierarchical Pd/SnO₂ nanostructures for CO gas sensor," Sensors and Actuators B: Chemical, 222, 257-263, 2016.
- [10] S. Nicoletti, L. Dori, G. Cardinali et al., "Gas sensors for air quality monitoring: realisation and characterisation of undoped and noble metal-doped SnO2 thin sensing films deposited by the pulsed laser ablation," Sensors and Actuators B: Chemical, 60, 2-3, 90-96, 1999.
- [11] A. Cabot, J. Arbiol, J.R. Morante et al., "Analysis of the noble metal catalytic additives introduced by impregnation of as obtained SnO₂ sol–gel nanocrystals for gas sensors," Sensors and Actuators B: Chemical, 70, 1-3, 87-100, 2000.
- [12] K.-Y. Pan, Y.-H. Lin, P.-S. Lee et al., "Synthesis of SnO 2-ZnO core-shell nanowires and their optoelectronic properties," Journal of Nanomaterials, 2012, 6, 2012.
- [13] I.S. Hwang, S.J. Kim, J.-K. Choi et al., "Synthesis and gas sensing characteristics of highly crystalline ZnO–SnO2 core–shell nanowires," Sensors and Actuators B: Chemical, 148, 2, 595-600, 2010.
- [14] S. Niu, Y. Hu, X. Wen et al., "Enhanced performance of flexible ZnO nanowire based room- temperature oxygen sensors by Piezotronic effect," Advanced materials, 25, 27, 3701-3706, 2013.
- [15] S. Mishra, C. Ghanshyam, N. Ram et al., "Detection mechanism of metal oxide gas sensor under UV radiation," Sensors and Actuators B: Chemical, 97, 2-3, 387-390, 2004.
- [16] L. F. da Silva, J.-C. M'Peko, A.C. Catto et al., "UVenhanced ozone gas sensing response of ZnO-SnO₂ heterojunctions at room temperature," Sensors and Actuators B: Chemical, 240, 573-579, 2017.
- [17] J. Gong, Y. Li, X. Chai et al., "UV-light-activated ZnO fibers for organic gas sensing at room temperature," The Journal of Physical Chemistry C,. 114, 2, 1293-1298, 2009.
- [18] J. Saura, "Gas-sensing properties of SnO₂ pyrolytic films subjected to ultrviolet radiation," Sensors and Actuators B: Chemical, 17, 3, 211-214, 1994.

Sensors and Actuators B: Chemical, 264, 353-362, 2018.

- [36] E. Comini, A. Cristalli, G. Faglia et al., "Light enhanced gas sensing properties of indium oxide and tin dioxide sensors," Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 65, no. 1-3, pp. 260-263, 2000.
- [37] J. D. Prades, R. Jiménez-Díaz, F. Hernandez-Ramirez et al., "Equivalence between thermal and room temperature UV light-modulated responses of gas sensors based on individual SnO2 nanowires," Sensors and Actuators B: Chemical, 140, 2, 337-341, 2009.
- [38] J. Zhai, L. Wang, D. Wang et al., "UV-illumination room-temperature gas sensing activity of carbondoped ZnO microspheres," Sensors and Actuators B: Chemical, 161, 1, 292-297, 2012.

multisensor for H2S-selective sensing," Analytica chimica acta, 1069, 108-116, 2019.

- [33] N. Van Hieu, P. Thi Hong Van, L. Tien Nhan et al., "Giant enhancement of H₂S gas response by decorating n-type SnO₂ nanowires with p-type NiO nanoparticles," Applied Physics Letters, 101, 25, 253106, 2012.
- [34] J.-H. Kim, A. Mirzaei, H. W. Kim et al., "Low power-consumption CO gas sensors based on Aufunctionalized SnO2-ZnO core-shell nanowires," Sensors and Actuators B: Chemical, 267, 597-607, 2018.
- [35] M. Reddeppa, B.G. Park, M.D. Kim et al., "H₂, H₂S gas sensing properties of rGO/GaN nanorods at room temperature: Effect of UV illumination,"



The use of Ag doped SnO₂ nanorods and nanoparticles in designing, fabrication and sensitivity enhancement of H₂S gas sensor considering ultra-violet ray and self-heating

R. Mostafavian Maleki¹, A. Esmaili^{1,2}, R. Taheri Ghahrizjani³

¹Department of Nano-technology, Faculty of Science., Urmia University, Urmia ²Department of Physics, Faculty of Science., Urmia University, Urmia ³Laser and plasma research center, Shahid Beheshti University, Tehran

Abstract: A H_2S gas sensor was fabricated by growing SnO_2 nanorods on an interdigitated Ag substrate spin coating SnO_2 nanoparticles. The geometry, morphology, chemical composition, optical and electrical properties were investigated by scanning electron microscopy, Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDAX), X-Ray diffraction, photoluminescence spectroscopy and absorption spectroscopy. The obtained sensor was further improved by doping Ag on the SnO_2 Nano-Particles and a unique method of simultaneous exposure to UV illumination and applying and electrical potential (self-heating). Our attempts lead to production of a highly sensitive sensor in the low detection range (500 ppb-10ppm) in which H_2O gas interfering was also used for the first time in the gas sensing. Regarding this achievement, the sensor response and recovery times remarkably boosted in 10 ppm H_2O gas from 10 and 11s in initial method to 5 and 8s in the improved method, respectively. The sensor cross-sensitivity toward C_6H_6 , C_2H_5OH , CO_2 and NH_3 was also examined in order to determine the sensor selectivity.

Keywords: H₂S sensor, Ag-SnO₂ nanoparticles, SnO₂ nanorod, Self-heating, Ultra-wave ray, FESEM ,EDAX